

日時

1/28(火)

会場

機械電子研究所
研修室

(北九州市八幡西区則松3-6-1)

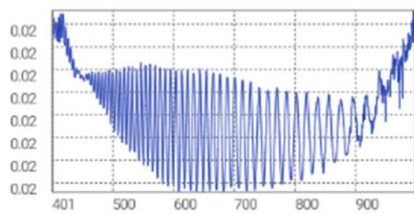
参加無料(先着40名)

申込締切:1月24日(金)

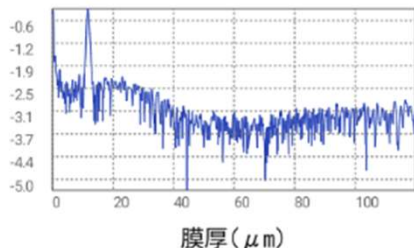
測定結果

11.70 μ m

反射率



パワースペクトル(log)



JKA補助 新規導入備品 技術講演会

表面形状測定システム オープニングセミナー

機械電子研究所では、新たに表面形状測定システムを導入いたしました。本セミナーでは、最新の測定機器の特徴についての講演や、依頼試験で使用する装置の見学会を行います。この機会にぜひご参加ください。

セミナー内容

13:30~14:30 ① 接触式測定機による表面粗さ評価と形状・寸法測定 of the latest situation

アメテック(株) テーラーホブソン事業部 西川洋太 氏

14:40~15:10 ② 使うヒトや場所にしばられない高精度膜厚測定 スマート膜厚計 SM-100P

ヤマト科学株式会社 大塚宏信 氏

15:20~16:20 ③ 見学会

(見学装置) 「接触式測定部 (PGI NOVUS)」
「非接触式測定部 (SM-100P)」



非接触式測定部 (SM-100P)



接触式測定部 (PGI NOVUS)

「表面形状測定システム オープニングセミナー」参加申込書

会社・団体名、所属、氏名、住所、電話番号、メールアドレスをご記入の上、次の宛先へメールまたはFAXでお申込下さい。
お申込受付後、担当者から確認のメールを差し上げます。

福岡県工業技術センター機械電子研究所生産技術課
(担当：田尻、中村)

TEL : 093(691)0260

FAX: 093(691)0252

E-mail: seisan@fitc.pref.fukuoka.jp

宛先：福岡県工業技術センター機械電子研究所生産技術課

FAX 093 - 691-0252 田尻宛

参加申込書

「表面形状測定システム オープニングセミナー」に参加します。

企業・ 団体名		所属 役職	
住所			
TEL		氏名	
E-mail			

※複数名参加される場合は、ご記入ください。

企業・ 団体名		所属 役職	
------------	--	----------	--